令和　　年　　月　　日

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構　殿

（機関名）

（部署・職名）

（氏名）

知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書

　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）課題「先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進」に係る委託研究契約に基づき、委託研究の成果に係る知的財産権について、以下のとおり通知します。

１．本通知に係る委託研究の概要

|  |  |
| --- | --- |
| サブ課題名 |  |
| 研究開発テーマ |  |
| 研究題目 |  |
| 契約番号 |  |
| 委託研究担当者氏名  所属・役職（研究実施当時） |  |
| 研究（開発）期間 | 令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日 |

※　サブ課題名、研究開発テーマ、研究題目は委託研究契約書に記載の名称をご記入ください。

２．出願内容等について

|  |  |
| --- | --- |
| 出願等に係る知的財産権の種類（\*1） | 特許権・実用新案権・意匠権・著作権・回路配置利用権・育成者権・その他（　　　　） |
| 発明等の名称 （\*2） |  |
| 出願国（\*3） |  |
| 出願日（\*4） | 令和　　年　　月　　日 |
| 出願番号 |  |
| 出願人 |  |
| 共同出願人 (\*5) |  |
| 優先権主張等（\*6） | 国内優先権主張、パリ優先権主張  出願日　令和　　年　　月　　日  出願番号 |
| 出願前の移転（\*7） |  |
| 備考 |  |

※出願プルーフの願書の写しを別添として提出する。（※8）

３．登録内容等について

|  |  |
| --- | --- |
| 登録日 |  |
| 登録番号 |  |
| 登録国 |  |

※特許等プルーフの写し及び著作権等の登録済通知書を別添として提出する。

**（通知書記載要領、注意事項）**

※様式全般について：日付は和暦表記としてください。

(\*1)について：

知的財産権の種類：特許権、実用新案権、意匠権、著作権、回路配置利用権、育成者権のうち、該当するものに〇をしてください。

(\*2)について：

発明、考案、意匠については当該発明、考案、意匠に係る物品の名称、回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類（構造、技術、機能）、植物体の品種にあっては、農林水産植物の種類（属、種、亜種）、出願品種の名称、著作権にあっては、著作物の名称を記載してください。

(\*3)について：

ＰＣＴ出願の場合、出願時および各国移行時に提出してください。 なお、ＰＣＴ出願である場合は、全指定か、日本国以外指定なのか記載すること。

(\*4)について：

著作権・回路配置利用権の場合は申請日を記入下さい。

(\*5)について：

全ての出願人を記載してください。その際、各出願人の権利持分、費用負担率を記載してください。外国籍である場合には、出願人名の次に（　）で国籍を入れること。他の知的財産権についても同様に記載してください。なお、機関をまたぐ共同出願の場合は機関毎に提出してください。

(\*6)について：

優先権主張がある場合には、国内優先権主張かパリ優先権主張を選択し、原特の出願番号、海外特許の場合の当該発明等の国内出願番号及び出願日を記載してください。

(\*7)について：

出願前に第三者に移転した場合は、移転年月日、移転元の名称及び移転先の名称を記載する。

(\*8)について：

出願プルーフの願書（出願番号、出願日、優先権主張番号、国等の委託研究成果に係る出願である旨の記載を確認する書類）の写しを添付してください。他の知的財産権についても同様にプルーフの願書の写しを提出してください。

 【特許出願の記載例（願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入）】

「（元号）〇年度、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）事業「先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進」委託研究、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願」

なお、PDF形式及びWord形式での電子送付をお願いします。